# RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE PLASMA SOURCE) - MA2000C-783BB

**Catégories :** Composants plasma




## INFORMATION ADDITIONNELLE

| | |
|---|---|
| **Tapez** | Source plasma à radicaux (Remote plasma Source) |
| **Processus** | Gravure et Dépôt (Revêtement) |
| **Type de connexion de sortie** | |
| **Matériau Diélectrique** | Céramique |
| **Tension d\'alimentation Nominal [V]** | 230 / 208 |
| **Puissance de sortie [W]** | 2000 |
| **Fréquence [MHz]** | 2450 |

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de